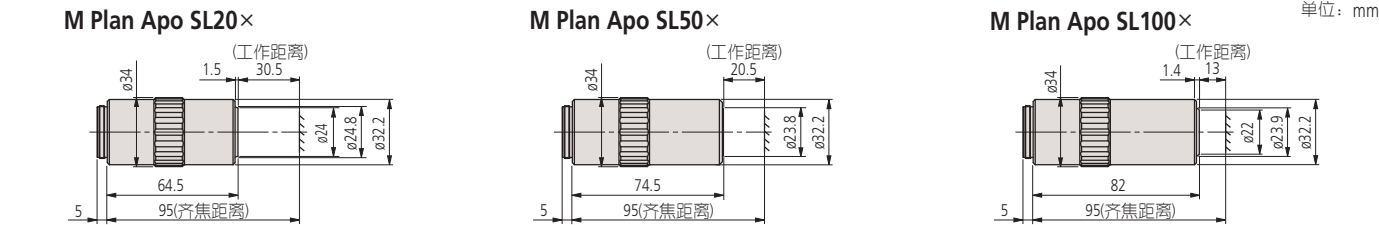


明视场用物镜
M Plan Apo SL

VMU WIDE VMU FS70 MF-U

- 特点
- 明视场观察
 - 波长校正范围 436~656nm(基波波长设计为587nm)
 - 无限远校正
 - 超长工作距离(超长规格)
 - 平场复消色差规格

■外观尺寸图



■规格

品 名	货号	数值孔径 NA	工作距离 WD(mm)	焦距 f(mm)	分辨力 R(μm)	物镜单体的焦深 ±D.F.(μm)	实际视场 (mm)		质量 (g)
							ø24 目镜	2/3 吋 相机 (纵 × 横)	
M Plan Apo SL									
M Plan Apo SL20×	378-810-3	0.28	30.5	10	1.0	3.5	1.2	0.33 × 0.44	240
M Plan Apo SL50×	378-811-15	0.42	20.5	4	0.7	1.6	0.48	0.13 × 0.18	280
M Plan Apo SL100×	378-813-3	0.55	13.0	2	0.5	0.9	0.24	0.07 × 0.09	290

●上述规格栏中的分辨力和物镜单体焦深是根据基准波长 (λ = 0.55 μm) 计算得出的值。

明视场用物镜
G Plan Apo

VMU WIDE VMU FS70 MF-U

- 特点
- 明视场观察
 - 波长校正范围 436~656 nm(基波波长设计为587 nm)
 - 无限远校正
 - 长工作距离
 - 平场复消色差规格
 - 适合透过厚度3.5mm玻璃(材质: BK7)观察的校正设计
※根据厚度、材质、折射率进行设计制作

■外观尺寸图



■规格

品 名	货号	数值孔径 NA	工作距离 WD(mm) (空气换算)	焦距 f(mm)	分辨力 R(μm)	物镜单体的焦深 ±D.F.(μm)	实际视场 (mm)		质量 (g)
							ø24 目镜	2/3 吋 相机 (纵 × 横)	
G Plan Apo									
G Plan Apo 20×(t3.5)	378-847	0.28	29.42	10	1.0	3.5	1.2	0.33 × 0.44	270
G Plan Apo 50×(t3.5)	378-848-3	0.50	13.89	4	0.6	1.1	0.48	0.13 × 0.18	320

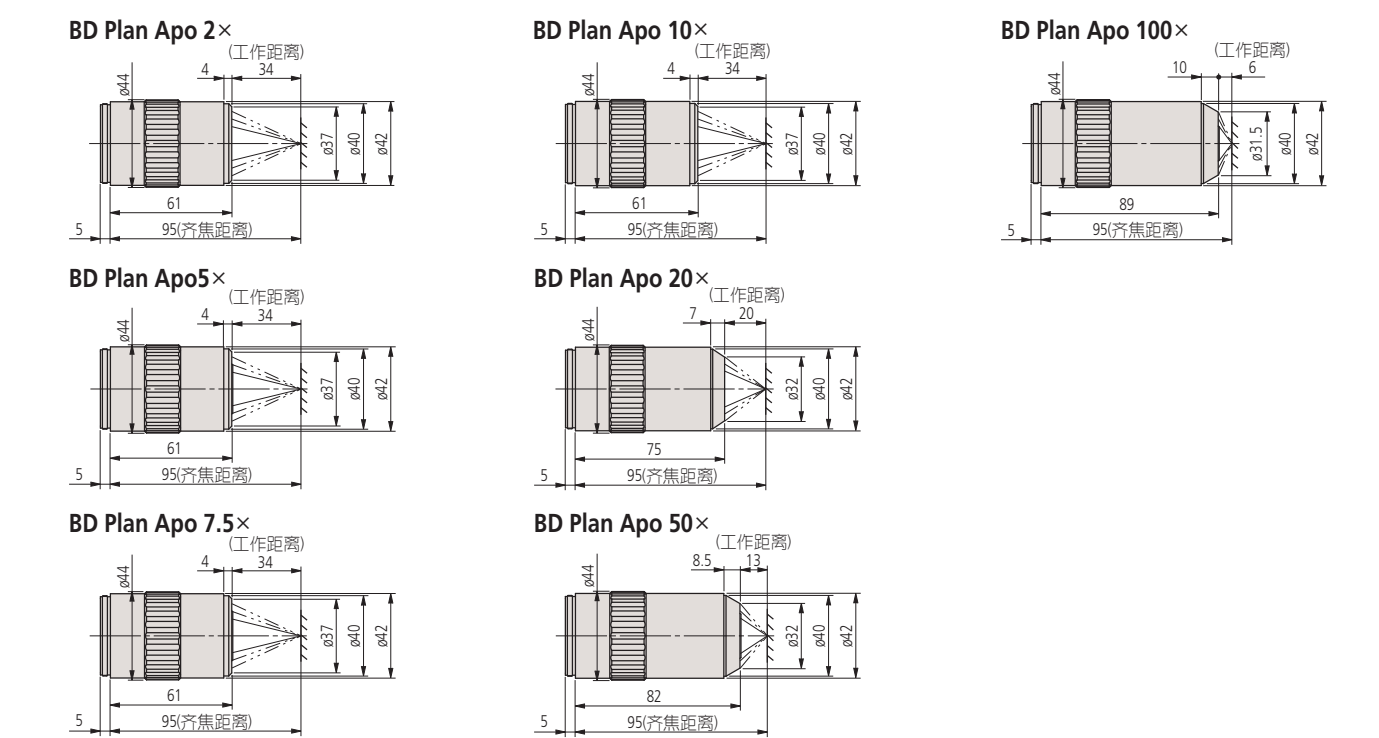
●上述规格栏中的分辨力和物镜单体焦深是根据基准波长 (λ = 0.55 μm) 计算得出的值。

明暗视场用物镜
BD Plan Apo

WIDE VMU FS70 MF-U

- 特点
- 明视场/暗视场观察
 - 波长校正范围 436~656 nm(基波波长设计为587nm)
 - 无限远校正
 - 长工作距离
 - 平场复消色差规格

■外观尺寸图



■规格

品 名	货号	数值孔径 NA	工作距离 WD(mm)	焦距 f(mm)	分辨力 R(μm)	物镜单体的焦深 ±D.F.(μm)	实际视场 (mm)		质量 (g)
							ø24 目镜	2/3 吋 相机 (纵 × 横)	
BD Plan Apo									
BD Plan Apo 2× ※1	378-831-13	0.055	34.0	100	5.0	91	12	3.3 × 4.4	340
BD Plan Apo 5×	378-832-12	0.14	34.0	40	2.0	14	4.8	1.32 × 1.76	350
BD Plan Apo 7.5×	378-830-7	0.21	34.0	26.67	1.3	6.2	3.6	0.88 × 1.17	350
BD Plan Apo 10×	378-833-7	0.28	34.0	20	1.0	3.5	2.4	0.66 × 0.88	350
BD Plan Apo 20×	378-834-7	0.42	20.0	10	0.7	1.6	1.2	0.33 × 0.44	400
BD Plan Apo 50×	378-835-7	0.55	13.0	4	0.5	0.9	0.48	0.13 × 0.18	440
BD Plan Apo 100×	378-836-7	0.70	6.0	2	0.4	0.6	0.24	0.07 × 0.09	460

●上述规格栏中的分辨力和物镜单体焦深是根据基准波长 (λ = 0.55 μm) 计算得出的值。

※1 观察反射率较低的检测对象时, 建议搭配使用 1/4 波长板 B(No.02ALN380) 和偏振光单元。 注) 工作距离会缩短4mm。